

## 平成28年度補正予算「I・Tを活用した新ビジネス創出基盤整備事業（I・T活用おもてなし実証事業）の公募開始について

平成28年度補正予算「I・Tを活用した新ビジネス創出基盤整備事業（I・T活用おもてなし実証事業）の公募を開始しましたので、以下のとおり、御案内いたします。

公募説明会及び申請の要件となるマッチングイベントについても御案内しておりますので、ご関心等ございましたら、下記に従いご登録いただきますようお願いいたします。

（なお、本件に関するお問い合わせ、また、公募説明会参加登録は、詳細をお読みいただき、以下までご連絡をお願いします。

経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課

担当： 大角、南崎、大西、坂東、安藤

FAX： 03-3580-2769

電子メール： [omotenashi@meti.go.jp](mailto:omotenashi@meti.go.jp) )

\*\*\*\*\*

平成28年度補正予算「I・Tを活用した新ビジネス創出基盤整備事業（I・T活用おもてなし実証事業）

<http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k161118002.html>

### 1. 事業目的

I・Tを活用した「おもてなしサービス」の実現に向けて、訪日外国人旅行者が、買い物や飲食、宿泊、レジャー等の各種サービスを受ける際に求められる情報等について、本人の同意の下、様々なサービス事業者で共有・連携することで、これらの情報を活用した高度で先進的なサービスの実現を目的としています。

### 2. 事業内容

本事業では、（1）各地域において、様々な事業者間での情報共有・連携した新サービスの実証を行う「ローカルプラットフォーム」実証と、（2）様々な地域や事業者が情報を共有・連携するためのシステム基盤の構築やデータ様式等のルール整備を行う

「おもてなしプラットフォーム」実証を行います。

(1) 「ローカルプラットフォーム」実証

「ローカルプラットフォーム」実証では、参加する様々な事業者と情報連携し、訪日外国人に対する新たなサービスの提供を行うとともに、「おもてなしプラットフォーム」との接続による地域間でのデータ活用・新サービス提供等の実証を行います。

募集開始日：平成28年11月18日（金）

公募締切日：平成29年1月30日（月）18時必着

(2) 「おもてなしプラットフォーム」実証

「おもてなしプラットフォーム」では、各「ローカルプラットフォーム」を接続するためのシステム基盤を整備やデータ様式等のルール整備の検討・実証を行います。

募集開始日：平成28年11月18日（金）

公募締切日：平成28年12月7日（水）18時必着

### 3. 説明会の開催について

開催日時：平成28年11月22日（火）10時半～11時半

開催場所：経済産業省 本館地下2階 講堂

説明会への参加を希望されます方は、下記問い合わせ先へ

11月21日（月）17時までに電子メール又はFAXでご連絡ください。

ご連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず以下のとおり：

平成28年度補正予算「IoTを活用した新ビジネス創出基盤整備事業

（IoT活用おもてなし実証事業）説明会出席登録」とし、本文に

「所属組織名」・「出席者の氏名（ふりがな）」・「所属（部署名）」・

「電話番号」・「FAX番号」・「電子メールアドレス」を明記してください。

なお、一つの所属組織から複数名のご出席も可とすることを予定していますが、会場の関係で出席者数を制限する場合もございますので予めご了承ください。

### 4. マッチングイベントの開催について

本事業においては、地域のニーズや課題を踏まえた実証として、実証後も

継続的な取組が実施されるよう、以下のとおり、事業者と地域関係機関等（自治体、DMO、温泉組合、商店街組合等）のマッチングを行います。詳細については、近日、経済産業省ホームページ及びIoT推進ラボのホームページ（<https://iotlab.jp/jp/index.html>）で公表する予定です。なお、「ローカルプラットフォーム」実証の公募申請にあたっては、事業者及び地域関係機関双方がマッチングにエントリーしていることを申請要件としていますので留意下さい。

募集開始日：平成28年11月22日（火）

募集締切日：平成28年12月9日（金）18時必着

本事業に係る問い合わせ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課

担当：大角、南崎、大西、坂東、安藤

FAX：03-3580-2769

電子メール：[omotenashi@meti.go.jp](mailto:omotenashi@meti.go.jp)

\*\*\*\*\*